**Cahier des charges pour la réalisation de mesures de forme et rugosité de composants optiques**

# Objectif du document

Ce document constitue le cahier des charges à remplir pour demander des mesures de forme et de rugosité de surface de composants optiques réalisées au sein de la plateforme technologique POLARIS du LAM.

# Moyens et types de mesure réalisables

Les moyens de mesures de la plateforme POLARIS sont décrits dans le document « POLARIS Technological Facility: Optical Metrology tools » (référence LAM.PTF.NOT.1066).

La plateforme technologique POLARIS du LAM comprend plusieurs interféromètres (Möller-Wedel V-100, ESDI H1000,…), un microscope interférentiel (Wyko NT9100) et un microscope confocal chromatique (STIL Micromesure 2) permettant de mesurer une grande variété de forme et de rugosité de surface optiques avec une grande précision.

# Cahier des charges des mesures de forme et rugosité requises

Le formulaire ci-dessous permet de détailler la demande de mesure. N’hésitez pas à ajouter des schémas, photos, plans et autres informations non mentionnées dans ce document qui semblent importantes pour réaliser la mesure.

## Informations générales

|  |  |
| --- | --- |
| Nom du projet | COLIBRI |
| Demandeur | J. Floriot |
| Date de la demande | Juin 2022 |
| Date de réalisation souhaitée | Avant fin juillet 2022 |

## Composant à mesurer

|  |  |
| --- | --- |
| Désignation / Référence | Lentilles sphériques L5, L6, L7, L9, L10, L11 (aspect, géométrie D et e, RoC, forme) |
| Fabricant / Fournisseur | Trioptics |
| Forme | Circulaires |
| Dimensions | De phi50 à phi150 |
| Poids |  |
| Matériau(x) / traitement de surface | Silice, CaF2, AR coatings |
| Monture mécanique fournie ? Si oui : dimensions / interfaces ?  | Non. Une monture ajustable à prévoir |
| Niveau de propreté requis ? \* | Non |

\* Possibilité de réaliser des mesures en salle propre ISO5.

## Paramètres des mesures

|  |  |
| --- | --- |
| Zone(s) de l’élément optique à mesurer (position, dimensions) pour les mesures de forme | Clear apertures |
| Résolution spatiale pour les mesures de forme | Fizeau standard |
| Zone(s) de l’élément optique à mesurer (position, dimensions) pour les mesures de rugosité | NA |
| Résolution spatiale pour les mesures de rugosité | NA |
| Mesure en froid ? Si oui, température requise ? \*\* | Non |

\*\* Possibilité de réaliser des mesures sous vide cryogénique à l’azote liquide (~80K).